

キヤノン株式会社 半導体機器事業部 技術ニーズ・オープンイノベーションテーマ説明会開催のお知らせ

山形県では、県内企業の事業拡大と雇用創出をめざし、成長が期待される分野における大企業との技術力をベースとしたマッチング事業を推進しています。

第6回目の今回は、「キヤノン株式会社 半導体機器事業部」様にご協力をいただき、将来的な技術ニーズ、オープンイノベーションテーマの説明会を下記のとおり開催いたします。

技術ニーズ・テーマ説明会

無料

1. 日時：平成29年12月15日(金) 13:30~16:00 (受付開始:13:00)
2. 場所：山形県工業技術センター 3階講堂 (山形市松栄 2-2-1)
3. 協力：キヤノン株式会社 光学機器事業本部 半導体機器事業部
4. 予定：13:30-13:40 キヤノン株式会社 半導体機器事業部 事業・製品紹介
13:40-15:00 オープンイノベーション テーマ、技術ニーズ説明
15:10-16:00 個別質問 (希望される企業別に個別の質疑応答の時間を設けます)

「技術ニーズ、オープンイノベーションテーマの概要」(予定)

半導体製造装置における製造・設計・材料の技術提案募集

- ① 高平坦度、特殊形状セラミック部品の短LT製造
- ② シリコンWafer以外の特殊基板搬送モジュールの設計・製造
- ③ 仕様に基づいた光学モジュールのカスタマイズ設計・製造
- ④ 滑りにくく、かつ、耐摩耗性が高い、紫外線で劣化しない樹脂材料の提案
- ⑤ セラミックに代わる軽量・高剛性で変形が少なく加工性の良い材料の提案

5. 参加申込み:

- ・参加希望企業は、裏面「参加申込フォーム」に必要事項を記入のうえ、電子メールにてお申し込みください。
- ・守秘義務に関しては、ニーズ説明会当日、所定の様式にご署名いただきます。

*** 尚、参加は「技術提案・マッチング会」への参加検討を前提とした企業に限らせていただきます。競合関係者、コンサルティング関係者などの参加はお断りいたします。**

技術提案、マッチング会の開催日

1. 日時：[平成30年2月14日\(水\)](#)
2. 場所：キヤノン株式会社 宇都宮光学機器事業所
3. 技術ニーズ・テーマ説明会後、マッチング会参加希望企業については、提案内容検討、提案資料作成等の支援をYRIで実施させていただきます。参加希望多数の場合は、10社以内に選定させていただきます。

キヤノン株式会社 半導体機器事業部 様の概要

カメラ・プリンターに代表されるコンシューマー商品から、ネットワークカメラ・産業機器などのインダストリー商品まで多角的に事業を展開しています。今回、技術ニーズを紹介する半導体機器事業部は、スマートフォンなどに搭載される半導体デバイスを製造する装置を開発・製造しています。近年、IoTの流れを受けて拡大基調にあり、製造、設計、材料の幅広い領域で、技術提案をお待ちしています。

◆主催：山形県商工労働部 工業戦略技術振興課

◆事業受託：特定非営利活動法人 ワイ・リサーチ・イノベーション (YRI)



< キヤノン 技術ニーズ、テーマ説明会参加申込 >

送付先: NPO法人 ワイ・リサーチ・イノベーション admin@yri.or.jp

■申込期限: 平成29年12月12日(火)

■申込方法: 下記に必要事項を記入のうえ、電子メール(PDF添付可)で上記まで申し込み下さい。

会社名	
所在地	〒
代表者名	
代表電話番号	
会社 HP URL	
参加目的、要望等	

<参加者>

部署/ 役職	氏名	代表	電話番号/ メールアドレス

※複数の方がご参加される場合、連絡する際などの代表の方に○印を記載ください。

※上記参加者に関する記情報は、本事業以外には使用いたしません。

◆問合せ先:

山形県商工労働部工業戦略技術振興課 ものづくり振興担当 佐藤:023-630-2358

特定非営利活動法人 ワイ・リサーチ・イノベーション (YRI) admin@yri.or.jp

伊藤:090-9030-9641、 服部:090-6498-3922